









単一モード伝播、3次元的閉じ込めにより回折損失なし。













高出力半導体レーザバーのEO変換効率

940nm高出力半導体レーザバー(並列)からの最大出力 ※ シングルエミッターの高出力LDは、平均出力~数W、電圧~数V、電流~数A程度。





高出力半導体レーザヒートシンク

・ 半導体レーザーの高出力化の指針:

1. シングルエミッターLDの素子そのものの高出力化 2. LDをリニアアレイ化、スタック化して全体で高出力化

1でも2でも、結局は排熱をどうするのかが問題。

材料同士の表面熱コンダクタンスが面積に比例している ことを考えると、冷却面積を広げる方が有利。

 シングルエミッターLDの高出力化の指針 エミッターの幅をあまり広げずにLDの共振器長をのばす などして冷却効率を上げる工夫が行われている。







水質管理は半導体励起レーザ共通の問題。他にも藻が生える ことに対処する必要がある。次亜塩素酸や過酸化水素水によ る殺藻処理と金属防蝕は両立しない。コンダクタンスが著しく 下がらないようにして適正な流量をとることが肝要!

パッシブとアクティブ冷却方式の比較 (イエナー社の場合)

	パッシブ冷却方式	アクティブ冷却方式	
1バーあたりの最大出力	60W	100W	
期待寿命	≧20,000h	≧10,000h	
ヒートシンクサイズ	大	小	
冷却管理	易	難	

IPGでもCWおよびQCWの両方で≥20,000hを達成している。 ダイオードレーザの寿命は本質的には≥50,000hと言われて いるが、10度温度が上がれば寿命が半分になるということが 知られている。

しかし、上記の寿命の値はチャンピオンデータなので、メーカが保証している5,000hを現状では目安とすべき。

DCB冷却方式 (折衷案??)

寿命が低い理由の一つは、実装密度が高すぎて発熱密度が高すぎるため、 LD実装密度を減らす方法のひとつ。



温度以外のLDの寿命短縮要因

- ・ 戻り光雑音といい、励起用のLD自身からでた光がまたLDに戻る と寿命が短くなる。対策としては、異なるLDを低出力にして組合 わせるのが良いのでは?
- LDは本質的に電流駆動のデバイスであり、駆動電流に応じて負荷インピーダンスが変化する。LDの動作点は一般的に、低い微分インピーダンス(dV/dl)で特性化されているため、電圧の小さな変化が駆動電流の大きな変化を引き起こしてしまう。したがって、電圧電源よりも電流電源を使用した方が広いインピーダンス領域での電力制御が可能になり、LDの駆動において高い安定性を得られる。
- QCWとCWモードが混在するオペレーションの場合は、両方の モードで動作する電流電源を使うべきであるが、CW電源での QCW-LDの駆動は突発事故の原因となるのでフェルセーフが働 くようにすべき。
- 一般的に、LDの保護には過渡保護、出力限界制御、温度監視。

O. 全体に亘る検討事項("ILCとERL用の光源案"引用)

• <u>方針1: リニアーコライダー用とERL用をなるべく共存</u>

- 励起用LD
 - QCW-LD: リニアーコライダー用
 - CW-LD: ERL用
- マクロパルスの切り出しに関して(リニアーコライダー用)
 主発振器の後でEOまたはAOで切り出す
 QCW-LDのジッター対策に、最終段でポッケルセルで切り出す
- 方針2: カソードを限定しない(偏極等の問題があるが)
 - <u>両方とも、案1(1030[~]1050nm)と案2(1560nm)を用意</u> 案1のカソードはCeTeを想定(偏極の問題が残ります) 案2のカソードはGaAsを想定
- <u>方式3: 光学系は機能として表記</u>
 - <u>現状で研究段階のものが必要なため、表記では開発済みの素子で表記</u> ストレッチャー、コンプレッサー等のグレーティングはChirped FBGに置き換わる可 能性があります。

いろいろなレーザ活性イオンの準位



レーザ活性イオン種に依存する ファイバーレーザ出力限界(IPG社の現状)

Yb ファイバーレーザ: 1030 ~ 1050 nm (CW): 2 kW (Pulse): 200 W 可変(2~250 ns) ※ 多モード高出力化: 20 kW サイズ (800×14<u>60×1500 mm</u>)

Er ファイバーレーザ: 1560 nm (CW): 200 W

Tm ファイバーレーザ: 2000 nm (CW): 200 W



センシタイザー であるYb 3+を僅かO. 5%だけEr3+で置換したときに 最高の発光強度が得られる。

このことが、レーザ発振のときにYbレーザが寄生発振する原因となり、 Er3+の高ドープ化の難しさと共にErレーザの高効率化を妨げている。



ファイバーレーザ光学系の偏光に関する問題



B-1. 加速器用半導体カソード候補のQE曲線









どうやって、高繰り返し780 nm光源を得るか?



500nm帯の高QE、偏極電子源カソードは可能か?

Ti:SaレーザFHG(197 nm)をスーパーコンティニュウムでBBO結晶にてNOPA





2. レーザ光源の高品質化 レーザパルス光源の3次元形状自動最適化

Computer-aided SLM (Spatial Light Modulator)

 ⇒ Rectangular Pulse shaping (adjustable)

 Computer-aided DM (Deformable mirror)

 ⇒ Flattop spatial profile (adjustable)





2-1.空間プロファイルの自動最適化へ

~ Microlens array (MLA) and Deformable Mirror (DM) ~

2-1-1. Spatial profile shaping with Microlens Array





2-1-2. Spatial profile shaping with Deformable Mirror









3. ERL/STF用の理想的な光源開発計画					
	(1.	高自由度・自動時間/空間プロファイル整形			
登形技術					
2000万円		♀ SLMで最終パルス波形を最適化、途中の歪みを補償			
(1~2年)	2.	空間プロファイル整形: ピエゾDMの開発			
1000万円。	/年				
	3.	時間プロファイル整形: UV-Dazzlerの導入			
	l	♀ 1000万円,1年(SP8とタレスレーザ社)			
光源開発	4.	Yb:YAG高強度オシレータと増幅器同時開発			
13000 ~	_	◇ 4000万円、3年(SP8と福井大字、阪大)			
15000万月	月5.	Yb:ファイバーレーザの導入・改造			
(3年)					
	6.	NOPAによる波長最適化とマクロパルス増幅			
5000万円。	/年	⇒ 3000万円,2年(誰がやる?リトアニアと組むか?)			



※ NOPAの場合の実証が出来れば、ERL用は平均出力1kWモデルとして、上の1/3 程度になる。ILC用はさほど変わらない。 両共用にすると2~3億で光源が可能という

Ⅴ. 各	レーザ光源・	ベースのIL	_C/ERL用光	原コスト				
1. Erレーザ(1560 nm)ベースのILC/ERL光源の予算見積り(2倍波:780 nmで使用)								
	リニアコライダー用(Er)	金額(万円備考	ERL用(Er)	金額(万円備考				
発振器関係中心	 Frファイバー(加工,研磨,カプラー等含む) 冷却器 LD LD電源、冷却器 再生モード同期用装置一式 光スイッチ チャーブミラー等 ホルダー等 SESAM 光学素子その他 	300 金額はよく分からない 10 120 予備を含む 100 500 場合によっては変らない 200 場合によっては変らない 1000 いろいろ組み合わせる 300 200 いろいろ試すため 100	Erファイパー(加工,研磨,カプラー等含む) 冷却器 LD LD電源,冷却器 再生モード同期用装置一式 光スイッチ チャーブミラー等 ホルダー等 SESAM 光学素子その他	300 金額はよく分からない 10 120 予備を含む 100 500 場合によっては要らない 200 場合によっては要らない 1000 いろいろ組み合わせる 300 200 いろいろ試すため 100				
增幅器関係中心				1000 合切け レノハムこういい				
	Erファイバー(加工,研磨,カプラー等含む) 冷却器	1000 金額はよく分からない 100	Erファイハー(加工,研磨,カフラー等含む) 冷却器	1000 金額はよく分からない 200				
	LD LD電源, 冷却器 光スイッチ 高反射ミラー等 ホルダー等 光学素子その他 アイソレーター	6300 400 W x 9. 効率~5%と仮定 1800 9 台分 500 場合によっては要らない 500 500 500 200	LD LD電源, 冷却器 光スイッチ 高反射ミラー等 ホルダー等 光学素子その他 アイソレーター	35000 400 W x 50, 効率~5%と仮定 10000 50 台分 1000 多段増幅のスイッチ 500 500 500 500				
パルス延伸器関係中心	グレーティング	200	グレーティング	200				
	高反射ミラー等 ホルダー等	100 100	高反射ミラー等 ホルダー等	100 100				
パルス圧縮器関係中心	」グレーティング 高反射ミラー等 ホルダー等	200 金コート 200 100	グレーティング 高反射ミラー等 ホルダー等	2000 誘電体コートor透過型 200 200				
合計		15130		54830				
* -	センシタイザーのYbの	寄生発振がどの移	 星度抑えられるか <u>による</u>	。この問題が解決				

しないと、増強化のためにコストがさらに上がることが予想される。

VI. レーザのランニングコストとLDの寿命

- LDの寿命が5000時間(5万時間÷√100)として
 - 連続運転および通算運転時間:1年=3x2ヶ月 or 4x1.5ヶ月~6ヶ月=4320時間(SPring-8のユーザタイムと同等)
 - 現実の寿命見積もり:1年間の運転を保証するにはLDの数は2~3倍は必要
 - 維持費:LDのコストが支配的
 - 定常的に運転すれば、CW-LDの寿命はかなり延びる。QCW-LDの寿命は相対的に短くなると思われるので、節電にしかならない。
 - 基本的にはシングルエミッターLDから数ワットの出力を出すということ自体が、 寿命という点で厳しい(将来的に改善するか?)。
 - LDとヒートシンクのダイボンディングの信頼性が問題。この辺の信頼性が向上してきた結果、以前よりもLDの寿命が延びている

コストの見積もりについて

- LDの⇒ストがいずれにせよ支配要因である。
 - LDの個数などは効率ぎりぎりで考慮。最終モデルがMOPA構成の多段アンプになったり場合はプリアンプの励起用にさらに2,3割分,LDの個数が増える可能性あり。
 - LDの寿命を考えれば、スペクトラフィジックス社やコヒーレント社のように、最低限、最大出力の半分以下で使うのが普通とすると、LDの個数は倍以上と考えるのが妥当。
 - ここでの効率の内訳は、Ybファイバーの場合、
 LDからYbファイバーへの結合効率~50%、
 Ybファイバー増幅器の光-光変換効率~40%、
 パルス圧縮器の透過率~50%で、全部あわせて~10%!、
 電力効率からいうと、さらに半分の5%程度になります。
 - 電力的には、例えば平均出力3kWモデル(Ybファイバー)として、電力効率で5%から、 LDの必要電力が3kW/0.05~60kW程度。
 多段式のMOPAとして3割り増しで60kW x 1.3 ~ 80kW程度。
 また、電源装置効率を70%、冷却器の効率を30%として、0.7 x 0.3 ~ 21%。
 したがって、80 kW/0.2~400kW程度。
 - ※ Erファイバーの場合は、平均出力1kWモデルとして、上の2/3程度になる。 しかし、Erファイバー増幅器の光-光変換効率がYbの場合の半分以下とすると、 必要電力はさらに上がる。

メンテナンス性を考慮した設計に

柔軟性をとるか、メンテナンス性をとるか ~ 作業従事者が安全で文化的な生活をおくれますように。。。。

- ファイバーレーザにすると柔軟性はなくなるがアライメントが固定化される。
 空間伝播モードとファイバー伝播モードの優越を考慮する必要あり。
- 建設時にはエキスパートが必要であるが、定常運転開始後は基本的にメンテナンス 要員(運転補助員のみ)で作業が可能なシステムであることが肝要。
- 従来のMOPAシステムでは、主発振器から後段増幅にとシーケンシャルに調整が必要なため、同時に一人でしか調整できなかった。巨大システム&昼夜連続運転形態に対応するためには、複数人数が同時に(パラレルに)メンテナンス可能なシステムとして設計すべき。この点ではファイバーレーザもMOPAなので同様の問題がある。
- バックアップレーザ光源と主レーザ光源への切り替えの容易さ(運転停止時間は最短とする),および主発振器の多重化による冗長性。
- 主励起用LD(増幅用光源)とバックアップ励起用LD(増幅用光源)への切り替えが容易 である冗長性の高いシステム。特に、運転を継続しながらバックアップ励起源を供給可 能なシステムとする設計は、ファイバーレーザの方が容易である。
- レーザのトランスポートにおける光学系調整時の事故防止、特にレーザ運転中の調整 やバックアップ光源および励起源への切り替え作業での事故が防止できる構造である ことが望ましい。状況により作業内容が変化するので、インターロックだけでは対応で きない。したがって、レーザ装置全体を構造的に安全性を考慮して設計すべきである。